EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

11080594

PUBLICATION DATE

26-03-99

$$\begin{bmatrix} CH_1 = C - C & (OCH_1 & CH_2) & O \end{bmatrix} \stackrel{Q}{=} (OH_2) \stackrel{1}{=}$$

 $\begin{array}{c}
Z \\
I \\
X - S i - (Y)
\end{array}$

APPLICATION DATE

29-08-97

APPLICATION NUMBER

09249362

APPLICANT: TOAGOSEI CO LTD;

INVENTOR: TAGUCHI HIROKANE;

INT.CL.

: C09D 4/02 C08F230/02 C08F230/08

C08F290/06 C09D 5/00 C09D143/00

G03F 1/14

TITLE

: RESIN COMPOSITION FOR COATING

AND PHOTOMASK COATED

THEREWITH

П

Ĭ

ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition capable of providing a coating film excellent in antistatic ability, hardness, adhesion, UV transmissivity and water resistance and useful as a photomask or the like by compounding a polymerizable acid phosphoric ester with a specific silane compound in a specified proportion.

SOLUTION: This coating composition is obtained by compounding (A) a polymerizable acid phosphoric ester represented by formula I [R₁ is H or methyl; R₂ is H, methyl or a halogenated methyl; (m) is 1 or 2; (n) is an integer of 1-8] or the like (e.g. 2-methacryloyloxyethyl acid phosphate) with (B) a silane compound represented by formula II (X is an organic group having an ethylenically unsaturated double bond; Y is an alkoxy; Z is an alkoxy or an alkyl) (e.g. 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane) and (C) an organic compound having ≥2 polymerizable unsaturated double bonds in one molecule (e.g. polyethylene glycol diacrylate). The amounts of the compounded components are 21-40 wt.% component A, 3-30 wt.% component B and 30-76 wt.% component C.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19) 日本図特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平11-80594

(43)公開日 平成11年(1999)3月26日

(51) Int.CL.* C 0 9 D 4/02 C 0 8 F 230/02 230/08 290/06	織別配号		2	30/02 30/08 90/06			
C 0 9 D 5/00		密查商家	C09D 未商求 請求	5/00 項の数 3	FD	C (全 10 頁)	最終更に続く
(21)出똃番号 (22)出똃日	特顯平9-249362 平成9年(1997)8月29日		(71) 出廢人 (72) 発明者 (72) 発明者 (72) 発明者	在	成落正名株一名株裕名株区裕古式街古式街古式街古	会社 新術 1 丁目16 市港区船 見阿 社名古 屋 総合 市社名古 医 統 名 市社名古 医 統 名 市社名古 医 統 名 市社名古 医 統 名	4番1号 「1番地の1 東 計研究所内 「1番地の1 東 計研究所内

(54) 【発明の名称】 被獲用樹脂組成物およびこれを被獲してなるフォトマスク

(57)【要約】

【課題】 十分な帯電防止能、高い硬度、良好な密着性 および高いUV透過率を有し、かつ耐水性も良好な保護 被購を提供可能な樹脂組成物、並びに該保護被購を有す るフォトマスクを提供すること。

【解決手段】 (A)特定式で表される重合性酸性リン 酸エステル、(B) 特定式で表されるシラン化合物およ び(C)1分子中に宣合性不飽和二重結合を2個以上有 する有機化合物からなり、これらを特定割合で配合して なることを特徴とする被覆用樹脂組成物。

(2)

特闘平11-80594

【特許請求の範囲】

【請求項1】 重合性酸性リン酸エステルおよび下記式 (1) で表されるシラン化合物からなり、前記シラン化* * 台物の含有量が3~30重量%であることを特徴とする 被覆用樹脂組成物。

[(t1)

(上式中、Xはエチレン性不飽和二重結合を有する有機基を、Yはアルコキシ

基を、2はアルコキシ基またはアルキル基を示す。)

【語求項2】 (A)下記式(!!)で表される重合性 15%合は (A)成分が21~40重置% (B)成分が3 酸性リン酸エステル、(B)下記式(I)で表されるシ ラン化合物および(C)1分子中に重合性不飽和二重箱 台を2個以上有する有機化合物からなり、各々の配合割※

~30宣置%および(C)成分が30~76宣量%であ ることを特徴とする被覆用樹脂組成物。

$$\begin{bmatrix} C H_2 = C - C & (O C H_1 & C H) & O \end{bmatrix}_m \stackrel{P}{=} (O H) \stackrel{3-m}{=} \cdots (II)$$

〈上式中、Raは水素またはメチル基を、Raは水素、メチル基またはハロゲ ン化メチル基を、mはlまたは2の整数を、nは1~8の整数を示す。)

[(13]

(上式中、Xはエチレン性不飽和二重結合を有する有機基を、Yはアルコキシ 基を、2はアルコキシ基またはアルキル基を示す。)

【請求項3】 請求項1または2記載の被覆用樹脂組成 物の硬化物で接覆してなるフォトマスク。

【発明の詳細な説明】

1100011

【発明の属する技術分野】本発明は、 被覆用制脂組成物 および該組成物の硬化物を保護被膜とするフォトマスク に関し、さらに詳しくは、十分な帯電防止能、高い硬 度、良好な密着性および高い紫外根透過率を有し、かつ 耐水性も良好な保護被膜を提供可能な被覆用制脂組成 物、並びに該保護被膜を有するフォトマスクに関する。 [0002]

マスクの製造工程では、ガラス製やポリエチレンテレフ タレート製のフォトマスクを通し、感光性樹脂に繁外線 (以下「UV」と称する。) を照射する露光工程があ る。舞光工程では、UVが照射された部分だけが選択的 に現像液に不溶または可溶となるので、目的の形状の樹 脂パターンが複製できる。ここで、フォトマスクの像 は、線の幅もよび間隔が数十~数百µmと緻密なので、 フォトマスクの像に傷が付くと、感光性樹脂上に影とな って現れ、目的とする像が得られず不良品となる。そこ で、フォトマスクは、耐擦像性を持つ保護敏膜により表 50 【0004】一方、帯電防止能を持つモノマーを共宣合

面を複覆し、像に傷が付く事を防ぐことが多い。この保 30 譲渡職は、UVの透過率が高く、しかも平滑で薄い膜厚 に形成できる事が必要である。UV透過率の低い保護被 膜では、UVがこの保護接膜に吸収されるため。感光性 樹脂に達する前に強度が低下し、露光時間を長くとる必 要が生じ、生産性の低下を招くことになる。

【①①03】耐擦傷性のため保護被膜は硬度の高いもの が望ましいが、フォトマスク上にほこりが付着すると、 やはり感光性樹脂上に影となって現れるため、目的とす る像が得られない。このため、保護接機には、高い硬度 の他に、ほこりの付着を防ぐため帯電防止能を有するこ 【従来の技術】ブリント配線板やブラウン管のシャドウ 40 とが望まれている。保護接蹼に帯電防止能を付与する手 段としては、従来より界面活性剤を添加減り混みする手 法や、シリケート化合物の部分加水分解物を塗布する手 法や、導電性フィラーを添加する手法が知られている。 しかし、界面活性剤の添加はブリードアウトした表面の 界面活性剤が水洗などにより脱落し、また、基材との密 着性を低下させるという欠点がある。シリコン系化合物 の塗布は、一度形成した保護被膜上に再び塗布。硬化す る工程が必要である。導電性フィラーの添加は、透明性 が不十分にある上に高価である。

することで、保護被膜に帯電防止能を付与する手法が報 告されている。例えば、特開昭56-139516号で は、ポリアルキレングリコールモノメタクリレートを帯 弯防止能を持つモノマーとして用いている。共重合を行 っているので、水洗による脱落の問題は解決するが、ボ リアルキレングリコールモノメタクリレートは帯電防止 の効果が低く大量の添加を必要とし、他の物性の低下を 招く、

【0005】これに対し、帯電防止効果の高い重合性酸 酸性リン酸エステルは一定量の添加により十分な帯電防 止能が得られるが、特闘平4-67731号に開示され たように、多量に添加すると保護被赎の耐水性が悪化す るという問題があった。逆に、特闘昭61-73709 号、特開昭61-78807号、開昭62-20735 8号、特開昭64-33169号、特開昭64-623 16号および特開平4-309568号で関示されたよ うに、重合性酸性リン酸エステルの添加量が20重量% 以下のものは、帯電防止能が不十分である。

【0006】そこで、重合性酸性リン酸エステルと、他 20 め、本発明の第1発明は、重合性酸性リン酸エステルお の添加剤を併用することで、十分な帯電防止能が得られ るようこれまで様々な工夫がとられてきた。特開昭57 -65761号ではノニオン系界面活性剤を併用してい る。特別平1-1687?1号では非官能のリン酸エス テルを併用している。特開昭50-109944号では スルホン酸を併用している。ところが、非官能性である ノニオン系界面活性剤、非官能性のリン酸エステル、あ るいは、スルホン酸の添加は、保護核膜の硬化中にムラ が生じ易くなる上に、水洗等によって保護被膜から脱落 し帯電防止能の低下を招く。また、スルホン酸を添加し 30 【0010】 たものでは、スルホン酸が頼水性のため、低極性の化合*

*物との併用が難しく、樹脂組成物設計の自由度が低下す る。特に、高温度の環境下で樹脂組成物の塗布を行うと この傾向が顕著になり、低極性の化合物との間で組分離 を起こし易く。平滑な塗膜が得られないという問題があ った。また、帯電防止を発揮させるだけの界面活性剤を 添加すると、硬度が大きく低下する問題もあった。

【0007】さらに、以上の樹脂組成物は、比較的低い 硬度のものであれば基材との密者に問題はないが、高い 硬度の被膜を形成した場合は、基材との密着性が不十分 怪リン酸エステルを用いた例が報告されている。重合性 10 であった。このため、高い硬度、帯電防止能および密着 性を兼ね備えた材料が求められていた。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようと する課題は、十分な帯電防止能、高い硬度、良好な密着 性および高いUV透過率を有し、かつ耐水性も良好な保 護被膜を提供可能な樹脂組成物、並びに該保護被膜を有 するフォトマスクを提供することである。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた よび下記式(1)で表されるシラン化合物を主成分とし て含有してなる核環用樹脂組成物を提供し、本発明の第 2 発明は、(A)下記式(II)で表される重合性酸性 リン酸エステル。(B) 下記式(i) で表されるシラン 化合物および(C)1分子中に重合性不飽和二重結合を 2個以上有する有額化合物からなり、これらを特定割合 で配合してなることを特徴とする被覆用樹脂組成物を、 そして本発明の第3発明としてはこれら被覆用樹脂組成 物の硬化物で被覆してなるフォトマスクを提供する。

(上式中、R: は水素またはメチル基を、R: は水素、メチル基またはハロゲ ン化メチル基を、mは1または2の整数を、nは1~8の整数を示す。)

【化5】

(上式中、Xはエチレン性不飽和二重結合を有する有機基を、Yはアルコキシ 基を、2はアルコキシ基またはアルキル基を示す。)

【0011】上記のような本発明の被覆用樹脂組成物に よれば、十分な帯電防止能、高い硬度、良好な密着性も よび高いUV透過率を有し、耐水性も良好な保護核膜、

るととができる。

[0012]

【発明の実施の形態】宣合性酸性リン酸エステルは、本 並びに該保護接機を有するフォトマスクを容易に提供す 50 発明の被棄用樹脂組成物に主として帯電防止能を付与す

ることを目的とするもので、例えばアクリルモノマーと 単官能の重合性酸性リン酸エステルとの共重合体にグリ シジルメタクリレートで変性を行ったもの等が使用可能 であるが、前記式(!!)で表される化合物が、得られ る複膜の硬度が高いのでより好ましい。前記式(11) の具体例としては、CH2 = CHCOOCH2 CH2 O $PO(OH)_2 \cdot CH_2 = C(CH_2) \cdot COOCH_2 \cdot C$ H_2 OPO (OH), CH, = C (CH,) COOC $H_1 CH (CH_2 CI) OPO (OH)_1 (CH_2 =$ CHCOOCH, CH, O), PO (OH). (CH, =C(CH₂)COOCH₂CH₂O), PO(O H) $CH_{2} = C(CH_{1})CO(OCH_{2}CH_{2})$ OPO (OH) , , CH, =C (CH,) CO (OCH $, CH_{1}, OPO(OH)_{1}, CH_{2} = C(CH_{2})_{1}$ CO (OCH, CH (CH,)), OPO (OH), & LUCH, = C (CH,) CO (OCH, CH (C H,))。OPO (OH) 。等が挙げられ、これらは2 種類以上用いても差し支えない。

【0013】 これらの中でも、CH2 = C (CH2) C OOCH, CH, OPO (OH), takto (CH, = C 20 (CH,) COOCH, CH, O), PO (OH) が相 恣性および硬度の面で好ましい。本発明においては、こ れら重合性酸性リン酸エステルの組成物中の配合割合 は、21~40重置%が好ましい。21重置%未満で は、保護被膜の帯電防止能が不足する傾向にあり、40 重量%を超える量を添加すると、硬化に伴い着色が起き UV返過率が低下する上、硬度および耐水性が低下する 傾向にある。特に好ましい割合は、25~35重量%で ある。

【①①14】本発明で使用するシラン化合物は、前記式 30 (1)で表されるもので、基材との密着性を向上し、同 時に重合性酸性リン酸エステルを添加することによる耐 水性の悪化を改善し、さらに、硬化塗膜の硬度を高くす るためのものである。該式(!) におけるXはエチレン 性不飽和二重結合を有する有機基、Yはアルコキシ基、 2はアルコキシ基またはアルキル基を示す。 具体的に は、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、 3-メタクリロキシプロビルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシブロビルメチルジメトキシシラン。 ビニ びビニルトリス(2-メトキシエトキシ)シラン等が挙 げられる。これらの中でも、3-メタクリロキンプロピ ルトリストキシシランおよび3 - メタクリロキシブロビ ルトリエトキシシランが密着性、耐水性および硬度の点 で好ましい。これらシラン化合物の本発明の組成物中の 配合割合は、3~30重量%である。3重置%よりも少 ない場合、基特との密着性向上、耐水性向上および硬度 向上の効果が低く、30重量%を超える畳を添加する と、組分離のため平滑な塗膜が得難く、帯電防止能が低 下する。特に好ましい割合は、5~15重置%である。

【りり15】本発明の被覆用樹脂組成物には、高い硬度 を得るために、1分子中に重合性不飽和二重結合を2個 以上有する有機化合物、より好ましくは分子置が1万以 下の有機化合物を配合することが好ましく、1分子中に 重合性不飽和二重結合を3個以上有する化合物の配合が より好ましい。具体例としては、1分子中に重合性不飽 和二重結合を2個有する化合物としては、ビスフェノー ルAエチレンオキシド変性ジアクリレート、イソシアヌ ル酸エチレンオキシド変性オキシド変性ジアクリレー 16 トーポリエチレングリコールジアクリレートおよび/ま たはメタクリレート(以下「アクリレートおよび/また はメタクリレート」を「(メタ)アクリレート」と称す る。)、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレ ート、ヘキサメチレングリコールジ (メタ) アクリレー ト、ジメチロールトリシクロデカンジアクリレート、ト リメチロールプロパンジ(メタ)アクリレート。ペンタ・ エリスリトールジ (メタ) アクリレート、グリセリンジ (メタ)アクリレート、ジベンタエリスリトールジ (メ タ)アクリレート等が挙げられる。

【①①16】一方、1分子中に重合性不飽和二重結合を 3個以上有する化合物としては、トリメチロールプロバ ントリアクリレートおよび/またはメタクリレート、ペ ンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、グリセ リントリ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトー ルトリ (メタ) アクリレート、トリス (アクリロキシエ チル) イソシアヌレートおよび/またはトリス (メタク リロキシエチル) イソシアヌレート(以下「アクリロキ シおよび/またはメタクリロキシ」を「 (メタ) アクリ ロキシ」と称する。〉、ペンタエリスリトールテトラ 【メタ】アクリレート、ジベンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールベンタ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、エポキシ勧脂のエポキシ基とア クリル酸および/またはメタクリル酸(以下「(メタ) アクリル酸」と称する。)からなるエポキシ(メタ)ア クリレート、多価アルコールのポリグリシジルエーテル と (メタ) アクリル酸からなるエポキシ (メタ) アクリ レート、多価アルコールのウレタンアクリレート等が挙 げられ、これらは2種類以上用いることも差し支えな ルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシランおよ 40 い。これらの中でも、硬度の点で、ジベンタエリスリト ールヘキサ (メタ) アクリレートまたはペンタエリスリ トールテトラ(メタ)アクリレートが好ましい。

【0017】本発明の組成物においては、これら1分子 中に重合性不飽和二重結合を2個以上有する有機化合物 を、 $30\sim76$ 重置%配合することが好きしい。30重 置%未満では、接覆の硬度が低下する傾向が見られ、7 6重量%を超える量を添加すると、十分な帯電防止能と 密着性が得られない傾向が見られる。 特に好ましい割合 は、35~65重置%である。

50 【0018】上途の成分を必須とする本発明の組成物に

は、所望により反応性希釈剤、重合開始剤、溶剤、レベ リング剤、消泡剤または熱重合禁止剤等を本発明の被覆 用樹脂組成物の諸特性を著しく低下させない範囲内で添 加することも可能であり、本発明を限定するものではな い。反応性希釈剤は、塗布性の改善および作業性の向上 を目的とするもので、1分子中に重合性不能和工重結合 を1個有する有機化合物である。具体例としては、2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキ シプロピル (メタ) アクリレート、シクロヘキシル (メ トラヒドロフルフリル(メタ)アクリレート、イソボル ニル (メタ) アクリレート、2 - (メタ) アクリロイロ キシエチルヘキサヒドロフタル酸およびN-ビニルピロ リドン等が挙げられる。

【①①19】熟重台開始削または光重合開始削は、本発 明の樹脂組成物を基材の表面に塗布し、該組成物を架績 硬化させて被膜を形成させるために添加するものであ る。熱重合関始剤の具体例としては、ベンゾイルベルオ キサイド、ジーもect‐ブチルペルオキシド、ジクミ ルベルオキシド、クメンヒドロベルオキシド等の過酸化 26 物。アゾピスイソブチロニトリル、2、2-アゾピス (2、4-ジメチルバレロニトリル)等のアゾ化合物が 挙げられる。光重台開始剤の具体例としては、2-ヒド ロキシー2-メチルー1-フェニルー1-プロバノン、 1-(4-イソプロビルフェニル)-2-ヒドロキシー 2-メチルー1-プロパノン、2-メチルー1-(4-(メチルチオ) フェニル) -2 -モルホリノ-1-プロ パノン、ユーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケト ン。ベンジルジメチルケタールのようなアセトフェノン ソプロビルチオキサントンとロージメチルアミノ安息香 酸エチルの併用。2、4-ジエチルチオキサントンとり ジメチルアミノ安息香酸エチルの併用のようなチオキ サントン系が挙げられる。これら重合開始剤は本発明の 被覆用樹脂組成物に対して()、1~2()重置%。好まし くは1~10重量%が添加される。熱重合関始剤と光重 台開始削は併用しても差し支えない。 これ以外に、電子 想により硬化を行うことも可能である。この場合は、こ れらの重合開始剤は不要である。

【0020】本発明の被覆用樹脂組成物は、塗布性の改 40 通りである。 書、作業性の向上、保護被職の膜厚調整のため、必要に*

*応じて密媒で希釈される。特に、フォトマスク使用時に 其光時間短縮のため保護接機の透過率を重視するのであ れば、溶剤で希釈し、保護核膜の膜厚を薄く調整するこ とが好ましい。このような溶剤の具体例としては、エタ **ノール、イソプロパノール、ノルマルプロパノール、イ** ソプチルアルコール、ノルマルブチルアルコール等のア ルコール類、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素 類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプチル ケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、ジオキサン等 タ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート、テ 16 のエーテル類。酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセロソ ルプアセテート。フロビレングリコールモノメチルエー テルアセテート等のエステル額が挙げられる。ただし、 基材の種類によっては、溶剤が原因となる墨りを生じる 恐れがあるので、基材の種類によって適宜選択して使用 することが望ましい。本発明で用いる接環用樹脂組成物 は、上述の成分を混合することによって容易に調製する ことができる。

> 【① 021】本発明で形成する保護被職の膜厚は ①. 5~10 μμが好ましく。さらに好ましくは0. 7~5 μω、 特に好ましくは1~3μmである。 0.5μmよ りも膜厚が薄い場合、十分な帯電防止能と耐熱傷性が得 られ斃く、10μmを超える膜厚では、透過率が低下し 易い。保護被膜の膜厚は、樹脂組成物の固形分濃度を調 節する事で任意に変更する事が可能である。

[0022]

【作用】本発明の被雇用樹脂組成物より得られる保護被 膜および該保護候膜を有するフォトマスクは、重合性酸 性リン酸エステルを配合しているので、従来の界面活性 剤を用いた帯電防止樹脂に比べ硬度と帯電防止能のバラ 系。フェニルメトキシジケトンのようなジケトン系、イー39 ンスに優れており、宣合性酸性リン酸エステルを少置し か用いない組成物では得られなかった十分な帯電防止能 を有する。また、該重合性酸性リン酸エステルを、大量 に用いた場合には不十分となっていた耐水性を、特定の シラン化合物を配合とすることで改善し、同時に硬度の 向上を真現した。さらに、スルホン酸を添加したもので は不十分であった基材との密着性と硬度が両立できた。 [0023]

> 【実施例】以下、冥施例および比較例を挙げて、本発明 をより具体的に説明する。使用した特料の明細は下記の

(重合性酸性リン酸エステル)

・ホスマーM : ユニケミカル (株) 製、2 - メタクリロイロキ

シエチルアシッドフォスフェート

・ライトエステルPA : 共栄社化学(株)製、2-アクリロイロキシエ

チルアシッドフォスフェート

・KAYAMER PM-2:日本化菜(株)製、2-メタクリロイロキシ

エチルアシッドフォスフェート

・ライトエステルP-1M:共栄社化学(株)製、2-メタクリロイロキシ エチルアシッドフォスフェート

(5)

特期平11-80594

9

・ホスマーPE

: ユニケミカル (株) 製、アシッドホスホオキシ ポリオキシエチレングリコールモノメタクリレ -1

(シラン化合物)

- · K BM 5 0 3:信趣化学工業 (株) 製、3 メタクリロキシプロビルト リメトキシシラン
- : 日本ユニカー(株)製、3-メタクリロキシプロビルト $\cdot A - 174$
- ・KBM-1003:信越化学工業(株)製。ビニルトリメトキシシラン
- ・KBE-503:信越化学工業(株)製、3-メタクリロキシプロビルト リエトキシシラン

[0024]

(1分子中に重合性不飽和二重結合を3個以上有する有機化合物)

リメトキシシラン

- ・アロニックスM-450: 東亞合成(株)製。ペンタエリスリトールテト ラアクリレート
- ・アロニックスM-305: 東亜合成(株)製 ペンタエリスリトールトリ アクリレート
- ・アロニックスM-400:東亜合成(株)製 ジベンタエリスリトールベ ンタおよびヘキサアクリレートの混合物
- (1分子中に重合性不飽和二重結合を2個有する有機化合物)
- ・アロニックスM-260: 東亞合成(株)製。ポリエチレングリコールジ アクリレート
- ・アロニックスM-270: 東亞合成(株)製。ボリプロピレングリコール ジアクリレート

[0025]

(熱重合開始剤)

・パークミルD 二日本油脂(株)製、ジクミルペルオキシド 二日本油脂(株)製、ベンゾイルベルオキシド ・ナイバーBMT · V - 6.5 : 和光純菜(株)製、2、2-アゾビス(2、4-ジ メチルバレロニトリル)

(溶削等)

- ・PGMAc:プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
- :メチルエチルケトン
- \cdot HPA :ヒドロキシプロピルアクリレート

(ノニオン系界面活性剤)

:関亰化学(株)製 ポリオキシエチレンソルビタ ·Tween80 ンモノオレエート

(非官能リン酸エステル化合物)

: 城北化学(株)製 ブチルアシッドホスフェート · JAMP-4

して「ホスマーM」25部、シラン化合物として「KB M-503」7部、1分子中に重合性不飽和二重結合を 3個以上有する有機化台物として「アロニックスM-4 50」68部、熱重台開始剤として「バークミルD」5 部、溶剤としてエタノール400部、およびフッ素系レ ペリング剤!部を混合して核羅用樹脂組成物を調製し た。墓材として厚さ2mmのガラス墓板を用い、保護被 腹が2μmとなるようにスピンコーターにより接種用樹 脂組成物を塗布し、180°Cに15分保持することで保 護核驥を得た。この保護核膜の帯電防止能、硬度、密着 50 0個のゴバン目中、何個が接着していたかで示す。

【0026】(実施例1)重合性酸性リン酸エステルと 40 性、耐水性および透明性を調べるため、下記の通り表面 抵抗値、鉛筆硬度、ゴバン目テスト、耐水性試験および UV透過率の評価を行い、評価結果を表3に示した。

【 0 0 2 7 】 (表面抵抗値)保護被膜の表面抵抗値を J !SK6911に準じて、25±2℃、65±5%の環 境下で測定した。

(鉛筆硬度)保護被膜の鉛筆硬度をJISK5400に 準じて、三菱鉛筆製ユニを用いて測定した。

(ゴバン目テスト)保護被膜の密着性の評価を JISK 5400のゴバン目テストに進じて行った。判定は10

(7)

11 (耐水性)保護援膜の耐水性は保護援膜を水中に1時間 浸漬した後の外額を観察することで評価した。

(UV透過率) 保護被膜のUV透過率は、UV光 (波長 365mm)を用いて、保護被膜を形成した基材の透過 率を測定し、基材単独の透過率を100%としたときの 換算値を求めることで評価した。

【0028】 (フォトレジストパターニング) ガラス基 板上にクロム薄膜層を形成し、さらにレジスト形成、パ ターニング、エッチング、レジスト剥離を経て、クロム μmとなるようにスピンコーターで被覆用樹脂組成物を 塗布し、180℃で15分間保持することで、保護被膜 を有するフォトマスクを得た。銅張積層板に、ネガ型フ **ォトレジストPERM N-HC4() (**東亞合成 (株) 製)をバーコーターを用いて塗布し、90℃で5分間乾 燥を行い、膜厚13μmのレジスト膜を得た。次にフォ トレジスト両面焼き付け機HTE-106S((株)ハ イチック製)を用い、前記レジスト購上に前記フォトマ スクを真空密着させ、5 k Wの超高圧水銀灯で露光し た。窓光量は200mJ/cm²とし、露光部分を硬化 20 させた。このようにして得られたレジスト膜を、コンベ アー式スプレー現像機((有)キムラ・エッチング研究 所製)を用い、濃度1%の炭酸ナトリウム水溶液で、未 蹇光部分を溶解除去した。使用したフォトマスクの外観 とパターンを形成したレジスト膜の外額を観察すること で評価した。

【1) () 2.9 】 (実施例2~?) 宣合性酸性リン酸エステ ル、シラン化合物、1分子中に重合性不飽和二重結合を 2個以上有する有機化合物およびその他の成分として表 1 に記載したものを用い、混合して被覆用樹脂組成物を 30 調製した。次に、この組成物を、実施例1と同様にして

基板上に塗布し、保護被膜を得た。この保護被膜に対し て実施例1と同様の評価を行い、さらに本保護被膜を被 覆してなるフォトマスクを用い、フォトレジストのパタ ーニングを行った。評価結果を表3に示した。

【① 030】(比較例1)重合性酸性リン酸エステルと して「ホスマーM」!O部、シラン化合物として「Aー 174」25部、1分子中に重合性不飽和二重結合を3 個以上有する有機化合物として「アロニックスM-45 ①」65部、熟重合関始剤として「バークミルD」5 **薄鸌パターンを形成したガラス基板上に、保護核膜が2-16- 部」溶剤としてメチルエチルケトン400部、およびフ** ッ素系レベリング削1部を混合して被覆用樹脂組成物を 調製した。次に、この組成物を用いた以外は、実施例1 と同様にして基板上に塗布し、保護被験を得た。この保 護援護の帯電防止能、硬度、密着性、耐水性および透明 性を調べるため、表面抵抗値、鉛筆硬度、ゴバン目テス ト、耐水性試験およびUV透過率の評価を行い、さらに 本保護被膜を接覆してなるフォトマスクを用い、フォト レジストのパターエングを行った。評価結果を表3に示 Lite.

> 【① 031】(比較例2~7) 宣合性酸性リン酸エステ ル、シラン化合物、1分子中に宣合性不飽和二重結合を 2個以上有する有機化合物およびその他の成分として表 2に記載したものを用い、混合して核藻用樹脂組成物を 顕製した。次に、この組成物を、実施例1と同様にして 基板上に塗布し、保護被職を得た。この保護被職に対し て実施例1と同様の評価を行い、さらに本保護接機を被 覆してなるフォトマスクを用い、フォトレジストのパタ ーニングを行った。評価結果を結果を表3に示した。

[0032]

【表1】

(8)

特関平11-80594

会1 実施例の組成

	配合性機能 ン酸エステ	'	シラン化合	759)	並合性不均和二 強統合を3個以上(2個)有す る有機化合物		その他	
	種類	#3	種類	部	種類	部	被卸	雅
实施例 1	水スマー	25	KBM-503	7	アロニック	68	パークミルD	5
	M				スドー450		レベリング剤	L
							エタノール	400
実施例 2	ライトエ	22	A-174	20	アロニック	45	HPA	13
	ステルバ)	スル-305		ナイパーでで	5
			Ì	j.		Ì	レベリング剤	1
		Ì				_	エタノール	400
実施例3	KAYAXER	\$0	£P&(-100	20	アロニック	50	パークミルD	5
	PM-2	1	ļ	1	スが-400	1	レベリング剤	0.5
		L_		<u> </u>			MEK	400
実籍例4	ライトエ	30	A-174	10	アロニック	60	V-65	5
	ステル	ļ	1	1	スぷ-450		レベリング剤	<u> </u>
	P-1M	L		_			PGMAc	400
與趋例 \$	ホスマー	35	KDR-503	20	アロニック	45	ナイパー図析	5
	PB		}	1	ZH-400)	ļ	レベリング剤	0.5
	<u> </u>			L			MBK	40!)
实施到6	SAYAMER	85	A-174	8	アロニック	45	1 '	5
	PM-2		1	Ì	2H-400	1	レベリング剤	i
			1	ĺ	(アロニッ	12	MEK	400
_	1	L			クス(1-280)	-	<u> </u>	↓
実施別7	ライトエ	22	A-174	15	アロニック	30	パークミルD	_
	ステル			Ì	M-400		レベリング斜	1 -
1	P-1M		Ì	1	アロニック	33	PGMAc	400
1	Į.	1	1	1	M-305	-	1	1

[0033]

【表2】

(9)

特関平11-80594

16

表 2 比較例の組成

15

	選合性験性 ン酸エステ		シラン化会	· (4)	政合性不効和二 その他 理站合を3個以 上 (2個) 有字 る有類化合物			
	種類	那	種類	N	発漢・ 祭		配類	部
光软例 i	サスマー M	10	A-1'i‡	ක	アロニック 85 スぱ-150		パークミルD レベリング剤 MEK	5 1 400
比较例2	ホスマー M	50	A-174	10	アロニック ス計450	ŧο	パークミルD レベリング剤 MBK	5 1 400
比较例3	ポスマー M	30	-	-	アロニック ス೫-450	70	パークミルD レベリング剤 MEK	
比較例4	Kayamer PM-2	25	A-174	40	アロニック ス社-450	35	パータミルD レベリング剤 MBK	
比较到5	ホスマー M	30	A-174	20	アロニック スM-458 { アロニッ クスM-270)	38	パークミルD レペリングが MBK	1
比較例6	er-2	15	A-176	16	アロニック スN-450	ec	Tanen80 パークミルD レベリング剤 MEK	
上校列 7	-	-	A-174	2	D アロニック ス計450	5	JAMP-4 パークミルD レベリング寮 MEX	5

【表3】 [0034]

 $(10)^{'}$

特関平11-80594

17

吸3 実施例および比較例の評価結果

	外観	表面抵抗值(Ω)	鉛筆 硬度	ポン 旨 テスト	耐水性	UV透透 译(S)	フォトマスク 外観	レジス} 外観
実施例i	良好	2x10 ¹²	5 H	100/100	変化なし	92	喪化なし	良好
実施例2	良好	5x1011	511	100/100	変化なし	92	変化なし	良好
实施例3	良好	4x10' 2	58	100/100	変化なし	91.	変化なし	良好
実施例4	良好	6x10**	5Я	100/109	変化なし	91	変化なし	良好
実施例5	良好	8x1013	4H	100/100	変化なし	90	変化なし	良好
实施例6	良好	2x1012	Sil	100/100	変化なし	91	変化なし	良好
実施例7	良好	1x10 ^{1 2}	531	100/100	変化なし	93	変化なし	良虾
比較例i	良好	2x1018	511	100/100	変化なし	\$ <u>4</u>	変化なし	良好
比較例2	黄色に着色	5x10°	<25	190/100	変化なし	84	倒あり	良好
比较例3	長好	1x15: *	211	0/100	別離	91	変化なし	良好
比较例4	凹凸が激しい							
比较例5	良好	6x10 ^{3 2}	<2∦	100/100	変化なし	94	傷あり	良好
比较例6	良好	6x10'2	38	20/100	変化なし	91	変化なし	良姧
比较例7	凹凸が渡しい							

[0035]

【発明の効果】本発明によると、従来の樹脂組成物では 達成できなかった十分な帯電防止能。高い硬度、良好な米 * 密着性および高いUV透過率を満足し、かつ耐水性も良 好な核環用樹脂組成物、並びに該組成物からなる保護被 膜を有するフォトマスクを得ることが可能となった。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.°

識別記号

FΙ

C 0 9 D 143/00

C 0 9 D 143/00

G 0 3 F 1/14

G03F 1/14

Ē

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.